



作品番号 : 46602306

作品タイトル : 大森貝塚遺跡庭園 大森貝塚の碑

作家 :

キャプション :

コレクション : OPO

ソース :

撮影地 : 東京都 品川区

撮影年月日 : 2018/9/16

学術名 :

クレジット表記 : (c)OPO / Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 5106px × 3408px

印刷サイズ : 43.2cm × 28.9cm

データサイズ : 13.2MByte

ファイル形式 : JPEG